



大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法

文献类型：专利

作者：饶瑞中¹; 张伟¹; 朱文越¹; 邵士勇¹

发表日期：2011

专利国别：中国

专利号：102262071A

专利类型：发明专利

权利人：中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期：2013-01-18

申请日期：2011

专利申请号：201110211002.1

源URL：[\[http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/10030\]](http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/10030)

专题：合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式：饶瑞中,张伟,朱文越,等. 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法, 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测

量方法, 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法, 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法, 大气气
溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法, 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法, 大气气溶胶散射系数谱
原位测量装置及测量方法, 大气气溶胶散射系数谱原位测量装置及测量方法. 102262071A. 2011-01-01.

入库方式：OAI收割

来源：合肥物质科学研究院

浏览
263

下载
83

收藏
0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。